

JEMIC技能試験実施5カ年計画（2026年度～2030年度）

2026年4月21日
JEMIC技能試験事務局

JCSS対応区分等		JAB認定範囲分類		2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
区分の名称及び校正手法の区分の呼称	計量器等の種類	分野(方法)	分類コード及びクラス					
長さ:一次元寸法測定器	ブロックゲージ	幾何学量の校正	M13.3 ブロックゲージ				→	
	標準尺		M13.6 線基準			→		
	マイクロメータ		M13.17 マイクロメーター	→	→			→
	ノギス		M13.18 ノギス	→	→			→
質量:分銅等	(標準)分銅	力学量の校正	M14.8 質量				→	
	おもり						→	
電気(直流・低周波) :直流・低周波測定器等	デジタルマルチメータ※1	電磁気量(直流/低周波)の校正	M11.5 直流抵抗、M11.6 直流電圧、M11.9 交流電圧、M11.20 直流電流、M11.21 交流電流	→	→	→	→	→
	キャリブレータ※2		M11.6 直流電圧、M11.9 交流電圧、M11.20 直流電流、M11.21 交流電流	→	→	→	→	→
	標準抵抗器※3		M11.5 直流抵抗	→		→		→
電気(直流・低周波) :電力測定器等	電力測定装置		M11.12 低周波電力/エネルギー	→				→
電気(高周波)及び電磁界 :レーザパワー測定器等	光ファイバ用光パワー測定器	光学量の校正	M15.1 レーザー	→				→
温度:接触式温度計	抵抗温度計(定点校正法)	熱力学量の校正	M17.3 温度			→		
	抵抗温度計(比較校正法)					→		
	指示計器付温度計(比較校正法)			→	→			→
	ガラス製温度計				→			
	熱電対(比較校正法)			→	※4			→
光:光度標準電球等	分光放射照度標準光源、光度標準光源	光学量の校正	M15.2 測光量		→			
放射線・放射能・中性子 :X線測定器、γ線測定器	線量測定器(X線、γ線)	放射線量の校正	M16.1 線量計測(X線、ガンマ線及び電子線)	→	※4			→
湿度:湿度測定器等	露点計、電子式湿度計	熱力学量の校正	M17.2 湿度		→			
振動加速度 :振動加速度測定装置等	振動加速度計	力学量の校正	M14.11 振動				→	
粘度:粘度標準液	粘度計校正用標準液	力学量の校正	M14.17 粘度		→			
音響・超音波 :音響測定器等	計測用マイクロホン、サウンドレベルメータ、音響校正器	力学量の校正	M14.1 音響	→				→
-	-	放射線モニタリング	M33.1 個人線量測定	→		→		→

→: 実施予定

※1: 直流電圧測定装置、直流電流測定装置、直流抵抗測定装置、交流電圧測定装置、交流電流測定装置

※2: 直流電圧発生装置、直流電流発生装置、交流電圧発生装置、交流電流発生装置

※3: 直流抵抗器

※4: 2025年度より継続中

やむを得ない事情等により、計画を中止・変更することがありますので、ご了承ください。